

碳化硅晶体生长与缺陷

作者：施尔畏编著

出版社：北京：科学出版社

出版日期：2012

总页数：361

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/13043773.html>）查找全本
阅读方式

碳化硅晶体生长与缺陷 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/13043773.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/13043773.html>

书名：碳化硅晶体生长与缺陷